The Development of Cryomodule for c-ERL at MHI

Hiroshi Hara, Haruki Hitomi, Fumiaki Inoue, Katsuya Sennyu, Kohei Kanaoka, Takeshi Yanagisawa Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, Mihara, 729-0393, Japan

Abstract

当社 MHI では,高エネルギー加速器研究機構(KEK)にて建設されている cERL 設備において,入射部・主加速部の超伝導加速空洞モジュールの製造に取り組み,その状況について報告する。

KEK c-ERL 用超伝導加速空洞モジュールにおける MHI の取り組み状況

1. はじめに

次世代の放射光光源 ERL (Energy Recovery Linac)の実現の為, KEK では小型の ERL "コンパクト ERL"の開発が進められている(図1)。

当社では、その基幹技術として必要とされる電子 を高い電場で加速する高周波加速装置として、超伝 導加速空洞とそれを搭載するクライオモジュールの 製造に取り組み、入射部モジュール1台、主加速部 モジュール1台の据付納入を完了した[1]。

現在は KEK にて冷却試験を経て,入射部モジュールのビーム加速試験が行われている。



図1:コンパクト ERL 概略

- 2. 入射部モジュール
- 2.1 クライオモジュールの構成

全体を覆う容器はステンレス製で,その内側に 80K に冷却されるアルミシールドが取り付けられ, 輻射熱を遮蔽する。80K シールドの内側には 5K の He を溜めることが可能なヘリウムパネルが収納さ れており2枚のパネル間を繋ぐ配管からインプット カプラヘサーマルアンカーをとっている。チタン製 のジャケットを溶接された空洞3台はそれらの中心 に配置されている(図2参照)[2]。尚,磁気シール ドはジャケット内部にセルを覆うように設置されて いる。液体ヘリウム,液体窒素を供給・回収する配 管は,ステンレス製で,高圧ガス委託検査に合格し たものを使用している。



図2:入射部モジュール全体構成



図 3:構成部品例。(a) 熱シールド・配管,(b) ヘリ ウムパネル。配管及びパネルは高圧ガス保安法対象 機器である。

2.2 超伝導空洞

ニオブ製 2 連型超伝導加速空洞の外側には,チタ ン製のジャケットが取り付き,ジャケットと空洞の 間に液体ヘリウムを溜めることで空洞を超伝導状態 に保持する構造である。ジャケットは周波数調整用 スライドジャッキチューナーが組みこめる様,コン パクトにしている。空洞の設計仕様は以下の通りで あり,一般高圧ガス保安法に該当し,必要な検査に 合格している。本空洞 3 台は KEK 内での単体での 性能が確認されている[3]。

表1:空洞の局圧ガス設計条件	
設計温度	-271.4 ~ +30
設計圧力	0.031+0.1013 MPa
容積	0.006 m ³
PV 値	0.0008 (<0.004) 一般則



図4:高圧ガス保安協会立会検査の様子



図5:超伝導空洞(左図),周波数チューナ(右図)

2.3 入射器モジュールの組立・据付

H24 年 4 月にクリーンルーム内での空洞連結およ びカプラ取付け作業が行われ,その後,約1ヶ月か けて空洞をクライオモジュールに収納し,6月に ビームラインへの設置を完了した。



図 6:入射部モジュール組立・据付 (@KEK-ERL 開発棟)

2.4 入射器モジュールの冷却試験

H25 年 2 月に KEK にて大電力 RF 試験が行われ, た。CW 運転で 8MV/m,パルス運転で 15MV/m の 加速電界の達成が確認された。



図7:入射部モジュール冷却試験の様子

- 3. 主加速部モジュール
- 3.1 クライオモジュールの構成

全体を覆う容器はステンレス製で,その内側に 80K に冷却されるアルミシールドが取り付けられ, 輻射熱を遮蔽する。容器内には,バックボーンと呼 ばれる主構造体が収納されている。ジャケットに溶 接された空洞は,5K に冷却されたフレームに固定 された後,断熱・磁気遮蔽シールドで覆われ,バッ クボーン上に設置される(図7参照)[4]。液体ヘリ ウム,液体窒素を供給・回収する配管は,ステンレ ス製で,高圧ガス委託検査に合格したものを使用し ている。



図8:主加速部モジュール全体構成

3.2 超伝導空洞

ニオブ製 9 連型超伝導加速空洞の外側には,チタ ン製のジャケットが取り付き,ジャケットと空洞の 間に液体ヘリウムを溜めることで空洞を超伝導状態 に保持する構造である。空洞の設計仕様は以下の通 りであり,高圧ガス保安法特定設備に該当し,必要 な検査に合格している。本空洞2台は KEK 内での 単体での性能が確認されている[5]。

表2:空洞の高圧ガス設計条件

設計温度	-271.4 ~ +30
設計圧力	0.031+0.1013 MPa
容積	0.046 m ³
PV 値	0.0061(>0.004) 特定則



図 9:空洞ジャケット化の様子(9セル超伝導空洞 のジャケット化前 空洞ジャケット化後)



図 10: 高圧ガス保安協会立会検査の様子

3.3 主加速部モジュールの組立・据付

H24 年 8 月にクリーンルーム内での空洞連結およ びカプラ取付け作業が行われ,その後,約1ヶ月か けて空洞をクライオモジュールに収納し,10 月に ビームラインへの設置を完了した。



図 11: 主加速部モジュール組立・据付 (@KEK-ERL 開発棟)

3.4 主加速部モジュールの冷却試験

H25 年 12 月に KEK にて大電力 RF 試験が行われ, た。CW 運転で 14MV/m の加速電界の達成が確認さ れた。



図12:主加速部モジュール冷却試験の様子

4. まとめ

当社は KEK における cERL 建設において以下に 取り組んだ。

- 入射部用 2 連型超伝導空洞を開発し,高圧ガ ス保安法一般高圧ガス保安規則に対応した実 機3台を製作した。
- 主加速部用 9 連型超伝導空洞を開発し,高圧 ガス保安法特定設備検査規則に対応した実機2 台を製作した。
- 入射部用 2 連型超伝導空洞 3 台を収納する入 射部モジュール 1 台を製作し,組立・据付・ 納入を完了した。
- 主加速部用 9 連型超伝導空洞 2 台を収納する 主加速部用モジュール 1 台を製作し,組立・ 据付・納入を完了した。

参考文献

- H. Hitomi, et al., "Fabrication of Superconducting RF Cavity at MHI", ERL2011, Tsukuba, Japan, (2011), WG3002
- [2] S. Noguchi, et al., "Injector Cryomodule for cERL at KEK", ERL2011, Tsukuba, Japan, (2011), WG3
- [3] K. Watanabe, et al. "Progress of cERL injector cavities at KEK", ERL2011, Tsukuba, Japan, (2011), WG3005
- [4] K. Umemori, et al. "Development of main linac cavity for cERL project", ERL2011, Tsukuba, Japan, (2011), WG3 [5] T. Furuya, et al., "Cryomodule of KEK-ML cavity",
- ERL2011, Tsukuba, Japan, (2011), WG3